

平成 30 年 10 月 18 日

委 員 各 位

一般社団法人日本粉体工業技術協会 標準粉体委員会
委員長 森 康維

平成 30 年度第 1 回 標準粉体委員会開催のご案内

拝啓 各位にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、下記のように題記委員会を開催致します。ご多忙中恐縮ながらご出席いただきたくお願い申し上げます。

ご出欠につきましては平成 30 年 10 月 30 日（火）までに返信メールにて事務局石井 (k-ishii@appie.or.jp) までお知らせいただきますようお願い申し上げます。

記

1. 場 所 : 日本粉体工業技術協会・京都事務所 会議室 (TEL 075-354 - 3581)
京都市下京区烏丸通六条上ル北町 181 (第 5 キョートビル 8 階)
(地下鉄烏丸線・五条駅下車、⑤番出口より徒歩 1 分)
2. 日 時 : 平成 30 年 11 月 9 日 (金) 14:00 ~ 17:00
3. 議 題
 1. 前回議事録 (H30 年 3 月 19 日) の確認
 2. X 線透過沈降法による JIS Z 8901 「試験粉体 1」の粒子径分布測定結果について (前回報告後の進捗)
 3. 島津型沈降天びんの後継機 (筒井理化学器械が製作) の進捗
 4. レーザー回折散乱法による SAP 14-12 「SAP 試験用粉体 3」の粒子径分布測定結果について
(前回報告後の進捗、製造部門から SAP 試験用粉体 3 の販売状況報告)
 5. 平成 31 年度事業計画
 6. 製造部門からの報告
 7. その他
- * 配付資料がありましたら、コピーは事務局で行いますので原紙を 3 月 9 日 (金) までに、事務局 石井までご送付下さい。
当日ご持参の場合は 13 部お願いいたします。
4. 開催案内送付先 (敬称略):
(委 員) 森委員長、後藤副委員長、増田特別委員、池田、大谷、高橋、田中、牧野、
宮川、横山、鷺尾、谷本、吉田(英)各委員
(事 務 局) 石井、吉田(直)